

フィジカルセンサ研究会

[委員長] 毛塚 博史 (東京工科大学)
[幹事] 番 政広 (三菱電機), 森下 正和 (キャノン)
[幹事補佐] 前中 一介 (兵庫県立大学) 山下 馨 (京都工芸繊維大学)

日 時 平成20年9月11日 (木) 13:00~15:00

場 所 早稲田大学 大久保キャンパス 52号館1階102教室 (新宿区大久保3-4-1, JR山手線 (高田馬場駅徒歩約15分), 西武線 (高田馬場駅徒歩約15分), 地下鉄東京メトロ (副都心線西早稲田駅直結, 東西線早稲田駅徒歩約22分)
<http://www.waseda.jp/jp/campus/okubo.html>

共 催 電気学会東京支部 (支部長 日高邦彦)

協 賛 ユビキタス志向ナノマテリアル・プロセス技術調査専門委員会 (委員長 橘 勝, 幹事 王 占杰, 大路 浩)

議 題 テーマ「次世代ナノマテリアルとプロセス技術, フィジカルセンサー一般」

PHS-08-22 その場電子顕微鏡法によるフラーレンナノウィスカーの構造と物性の研究
加藤良栄, 宮澤薫一 (物質・材料研究機構)
安坂幸師 (名古屋大学)
斎藤一真, 木塚徳志 (筑波大学)

PHS-08-23 希土類元素を添加したペロブスカイト型酸化物の発光特性
松田 滋, 水岡 豊, 山本知之 (早稲田大学)

PHS-08-24 多重反射の光学センサー
Ruggero Micheletto (横浜市立大学)

PHS-08-25 常温封止接合プロセスと封止性能評価用センサーの開発
岡田浩尚, 伊藤寿浩 (産業技術総合研究所)
須賀唯知 (東京大学)

◎ 講演時間 1件当たり30分 (質疑応答5分を含む)